

技術職員報告集 (2021[R3], 2022[R4] 年度) 正誤表

2024年3月19日現在

(正誤箇所)

1) p. 48 プログラムの三番目、岩田宗磨氏のタイトル

(誤) 「Raspberry Pi を用いた温度湿度計の実装」

→ (正) 「J-PARC MR FX 新セプトム電磁石 SM32 不具合への対応」

2) p. 99 「過去の KEK 技術賞受賞者」の令和元年度の技術賞受賞者リストで以下を削除

T0 チョッパー制御・計測システムの開発

下ヶ橋 秀典(物質構造科学研究所)

EPICS on F3RP61 の開発と応用

小田切 淳一(加速器研究施設)

J-PARC Main Ring のシステムコミッショニング

大越 隆夫(加速器研究施設)

3) p.150 の表 6.7.5 タイトル

(誤) 令和元年度 技術職員分科会日程表

→ (正) 令和3年度 技術職員分科会日程表

4) p.154 の「1. これまでのインターンシップ」のすぐ後の行

(誤) 2021 年度末 → (正) 2020 年度末

なお、図書室の電子版では4) 以外は修正済みです。

KEK Progress Report 2023-6

KEK 技術職員報告集 (2021[R3], 2022[R4]年度)

https://www.i-repository.net/il/meta_pub/G0000128Lib_202323006

以上です。